

放射光、X線自由電子レーザーを使った物質 科学研究における検出器利用の最適化

筑波大学数理物質系物理学域

エネルギー物質科学研究センター・エネルギー物質部門 (TREMS), イノベイティブ計測開発研究センター(IMC)

西堀 英治





R&D Center for Innovative Material Characterization



発表内容

1.X線回折に求められる検出器の要求性能

2. PILATUS CdTe検出器の効率的な利用法の確立

3. イメージングプレート検出器におけるデータ補正

4. フラットパネル検出器におけるデータ補正

X線回折による構造研究

●時間・空間平均 Disorder、欠損など局所構造の変化は見れない。 ●電子による散乱

水素、電荷移動など少ない電子の構造は見れない。



SPring-8 で得られるX線回折データ



New Detector @ BL02B1 $(2019 \sim)$

Opportunities:

- Fast readout faster data collection
- No detector switch between screening/measurement
- High dynamic range
- Large area
- Common image file format
 - Conversion
 - Use of existing software

Challenges:

- Adapt to new hardware
- Data collection strategy
- How to efficiently use it
- What/Where are the drawbacks
- Any pitfalls, things to avoid?



Our Experience:

- Data quality on par with or better than IP
- Exceptional data quality for weak reflections
- Conversion ready
 - Mask inactive detector areas
 - Bruker-Software-Suite Indexing Integration Processing
- Problems with strong reflections
 - Problem of high diffracted flux
 - Inadequate count-rate correction
 At standard framewidth (0.5°)

2. CdTe-PILATUS Detectorの効果的な利用法の確立

検討項目

- 1. 非常に弱い強度の反射をどう測定するか?
- 2. 測定可能な光の量に制限があるのか?あるとすれば上限はどこか?

項目1 積分強度の積算をマルチフレーム*で行えば弱い強度の測定性能は十分。 * the recurrence method (SAINT-Plus), average or smart method(CrysAris^{Pro})



2. CdTe-PILATUS Detectorの効果的な利用法の確立



電子密度計測における効果的な利用法

- 最初にω180°領域をΔω=0.1°ステップ0.1秒で予備測定
- 実験条件は、予備測定から最強回折線強度が60万カウントを下回るように決定
- 測定はΔω= 0.1°ステップ短時間のファインスライス測定
- ・ 強度が強い回折線にはΔω= 0.01°ステップのファインスライス測定

測定条件と結果



測定した日程によって観測構造因子が異なる



http://www.spring8.or.jp/ja/

検出器の検出可能数

電子が蓄積リングが一周する時間:

 4.789×10^{-6} s

検出器の限界性能:15×10⁶ counts/s 70 nsあたり一つフォトンを検出可能

リング一周当たりにカウントできるフォトンの数 4.789×10^{-6} / 70 \times 10⁻⁹ = 70 counts

今回のSrTiO₃実験の検出器への入射フォトン数

0.09905 sの間に入射するフォトンの数 約100万 counts

0.09905 sの間の電子の周回数 0.09905/(4.789*10⁻⁶)=20682.81回

リング一周当たりのフォトンの検出器への入射数 1000000 ÷ 20682.81=50 counts

フォトンが均等に入射する場合すべて検出可能



70ns あたりのフォトン 40×70/342.1=8





予測と観測構造因子の比較 2021/12/7 2022/1/17 2021/11/12 342.1 nsec 51.1 nsee . 145.5 nsee ۱ . 4 train 1 11 train ۱ ١ 3000 3000 3000 5%以下 計算64% 計算30% 2000 2000 2000 F_{obs}^2 F_{obs}^2 F_{obs}^2 1000 1000 65% 1000 31 % 3000 1000 2000 3000 2000 1000 1000 2000 3000 F_{calc}^2 F_{calc}^2 F_{calc}^2

- 1秒100万カウント程度に強度を調整して使用 する必要あり
- 電子バンチの詰まったSPring-8のFモードなどで は強度をさらに一桁落とさないと強度の線形性 が失われる。

Journal of Synchrotron Radiation ISSN 0909-0495

Received 15 November 2011 Accepted 30 January 2012

Improved count rate corrections for highest data quality with PILATUS detectors

P. Trueb,^{a*} B. A. Sobott,^b R. Schnyder,^a T. Loeliger,^a M. Schneebeli,^a M. Kobas,^a R. P. Rassool,^b D. J. Peake^b and C. Broennimann^a

^aDECTRIS Ltd, 5400 Baden, Switzerland, and ^bSchool of Physics, The University of Melbourne, Victoria 3010, Australia. E-mail: peter.trueb@dectris.com

J. Synchrotron Rad. (2012). 19, 347-351



Figure 7

Comparison of different operating modes of the SPring-8 synchrotron low gain settings and an energy threshold at half the X-ray energy.



発表内容

1.X線回折に求められる検出器の要求性能

2. PILATUS CdTe検出器の効果的な利用法の確立 3. イメージングプレート検出器におけるデータ補正

4. フラットパネル検出器におけるデータ補正



Powder Profiles of 300, 800 K datasets



In $\sin \vartheta/\lambda > 2.0$, the intensities of 800K becomes less than 50 % of 300 K.

15

Low Signal-Noise ratio of High Angle Region



It is difficult to see the Bragg peaks of 800 K data due to the low signal to noise ratio.



Analysis of background noise

Estimation of the Amount of Background Noise





Estimation of the Background noise





Fourier Series Expansion

$$f(x) = a_0 + 2\sum_{n=-N/2}^{N/2} \left(a_n \cos\left(\frac{2n\pi x}{L}\right) + b_n \sin\left(\frac{2n\pi x}{L}\right) \right)$$

The number of data points N = 7848

Fourier coefficients



IP scanner BAS2500 He-;Ne.laser,(633,nm)



Six-sided Polygonal Mirror

- non-uniformity of reflectivity
 - Shift and tilt



Estimation of the 6 data point step noise

Sum up the background region at every six-data-point step



Data correction



Intensity fluctuation becomes less than 50% of uncorrected data



Data correction





Summary

• Data correction for the noise from IP reader required for the extraction of the Bragg intensities of weak reflection at 800 K.



ISSN 2052-5206

Received 17 July 2018 Accepted 22 October 2018

Edited by P. Macchi, University of Bern, Switzerland

Keywords: data correction; imaging-plate data; charge-density study; high statistics data.

Structure factors and charge-density study of diamond at 800 K

Yuka Deguchi^a and Eiji Nishibori^{a,b}*

^aGraduate School of Pure and Applied Sciences, University of Tsukuba, 1-1-1 Tennodai, Tsukuba, Ibaraki 305-8571, Japan, and ^bFaculty of Pure and Applied Sciences and Tsukuba Research Center for Energy Materials Sciences, University of Tsukuba, 1-1-1 Tennodai, Tsukuba, Ibaraki 305-8571, Japan. *Correspondence e-mail: nishibori.eiji.ga@u.tsukuba.ac.jp

The structure factors of diamond were determined by synchrotron radiation X-ray powder diffraction at 800 K at $\sin \theta / \lambda \le 2.2 \text{ Å}^{-1}$ reciprocal resolution. The structure factors were estimated using six powder profiles measured on beamline BL02B2 at SPring-8 (Hyogo, Japan). A high reciprocal resolution at $\sin \theta / \lambda \le 2.2 \text{ Å}^{-1}$ was required to reveal the temperature dependence of the charge density, due to the high Debye temperature of $\theta_D = 1860 \text{ K}$ of diamond.

FLAT Panel Detector 2020 \sim





XRD3025 シリーズ

- 高精細・高感度FPD
- 対応エネルギ: 最大 450kV
- ピクセルピッチ:100μm
- アクティブエリア: 30x25cm
- インターフェース: GigE

In-situ powder diffraction data of HfO₂ nanoparticles



In-situ data collected at 673 K and 33 MPa showed very slight decrease in the width of -111 reflection.

Before and after the intensity correction



放射光、X線自由電子レーザーを使った物質 科学研究における検出器利用の最適化

- 大強度の放射光で6~7桁のダイナミックレンジを持つデータ測定 が可能となった。
- これらの研究で利用される2次元、1次元検出器は、6桁まで数えることは可能なものの線形性の保証は4桁程度しかないことが分かった。
- 素子間の感度ばらつき補正によりIP、MYTHEN、FLAT Panel などの検出器で6桁のダイナミックレンジを生かした研究が行えるこ とが分かった。